LIGHT EMITTING DISPLAY ELEMENT

Patent number:

JP7064490

Publication date:

1995-03-10

Inventor:

UEI UEI; MARUYAMA HIROSHI

Applicant:

KYOCERA CORP

Classification:

- international:

G09F9/30; G09G3/20; H05B33/26; G09F9/30;

G09G3/20; H05B33/26; (IPC1-7): G09F9/30; G09G3/20;

H05B33/26

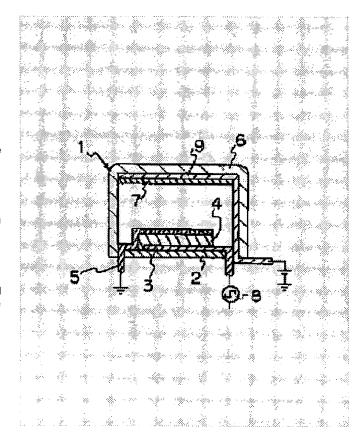
- european:

Application number: JP19930216530 19930831 Priority number(s): JP19930216530 19930831

Report a data error here

Abstract of JP7064490

PURPOSE: To drive a light emission display element by relatively low voltage and improve its accuracy as a coloring or display element by providing a light emitting element for emitting light by means of electrons discharged from a strong dielectric by impressing alternating voltage. CONSTITUTION: A lower electrode laver 3, a strong dielectric layer 4, and an upper electrode layer 5 are laminated on the surface of the base plate 2 in a cell 1. A phospher layer 7 is formed inside the glass cell 6 opposite to the upper electrode layer 5 in the cell 1. When alternating pulse voltage is impressed on the lower electrode layer 3 from an electric power supply 8, remaneuce of the strong dielectric is inverted in the strong dielectric layer 4, and a strong electric field is generated accompanying this. When the strong electric field is impressed on the strong dielectric, electrons in the strong dielectric are drawn out by the upper electrode layer 5 following to a tunnel effect, and discharged outward. The phospher emits a light by radiating the electrons discharged from the upper electrode layer 5 to the phospher.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平7-64490

(43)公開日 平成7年(1995)3月10日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G09F 9/30

360

7610-5G

G 0 9 G 3/20

Z 9378-5G

H 0 5 B 33/26

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全4頁)

(21)出願番号

特願平5-216530

(71) 出願人 000006633

京セラ株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)8月31日

京都府京都市山科区東野北井ノ上町5番地

0222

(72) 発明者 ウェイ ウェイ

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株

式会社総合研究所内

(72) 発明者 丸山 博

鹿児島県国分市山下町1番4号 京セラ株

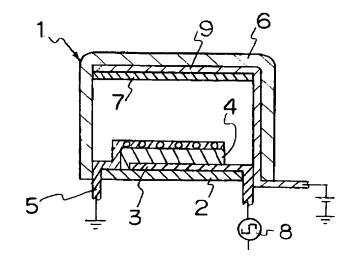
式会社総合研究所内

(54) 【発明の名称】 発光表示素子

(57) 【要約】

【構成】強誘電体4と、強誘電体4に交番パルス電圧を 印加するための電極3と、交番パルス電圧の印加による 強誘電体の残留分極を反転させて強電界を生じせしめ、 これにより放出される電界電子により発光する蛍光体7 とを具備した単セルを複数個配列させて発光表示素子を 形成する。また、セル1内にバイアス電極9を形成し、 強誘電体4より放出された電子を加速させて発光輝度を 高める。

【効果】比較的低電圧で発光可能で、積層構造体の薄膜化、セルの小型化ができ、表示素子の精細化とともに平面で薄型の表示素子を作製することができる。また、蛍光体の種類を変えることにより、容易にカラー化できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】強誘電体と、該強誘電体に交番電圧を印加 するための電極と、該交番パルス電圧の印加による該強 誘電体の残留分極を反転させて強電界を生じせしめ、こ れにより放出される電界電子により発光する蛍光体とを 具備した単セルを複数個配列させてなることを特徴とす る発光表示素子。

1

【請求項2】前記単セルが、前記強誘電体より放出され た電子を加速するための電極を具備することを特徴とす る請求項1記載の発光表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、強誘電体薄膜を用いた 新規な発光表示素子に関する。

[0002]

【従来技術】従来より、発光表示素子として、例えば、 封入ガスの放電により発生する紫外線で蛍光体を励起 し、放出された3原色を光源としてなるプラズマディス プレー、加熱されたフィラメント表面から出た熱電子を 加速制御し、蛍光体に照射させ発光させる蛍光表示管、 発光中心物質をドープされた半導体母体に高電場を印加 する半導体の高電場発光を利用するEL(エレクトロル ミネッセンス) ディスプレー等が挙げられる。

[0003]

【発明が解決しようとする問題点】しかしながら、従来 から知られる上記発光表示素子は発光輝度、寿命、カラ 一化、大面積などの実用特性において、それぞれの長短 がある。即ち、プラズマディスプレーは、カラー化が可 能であるが、250V以上の高い駆動電力を必要とし、 蛍光表示管は、150V以下の低い電力で駆動されるも のの、精細化が難しく、ELディスプレーも250V以 下の低電圧で駆動されるものの、カラー化や表示素子の 大面積化が困難であるなどの問題がある。

【0004】本発明は、比較的低電圧で駆動可能であ り、カラー化や表示素子として精細化が可能な新規発光 表示素子を提供することを目的とするものである。

[0005]

【問題点を解決するための手段】本発明者らは、表示素 子に使用される発光素子について検討を重ねた結果、強 誘電体に対して交番電圧を印加すると、強誘電体の残留 分極が反転し強電界が生じ、これにより電界電子の放出 が生じる現象に着目し、強誘電体と、該強誘電体に交番 電圧を印加するための電極と、該交番電圧の印加により 前記強誘電体より放出された電子により発光する蛍光体 とを具備したセルを複数個配列させたものを発光表示素 子として使用することにより、上記目的が達成されるこ とを見出した。

【0006】以下、本発明の発光表示素子の構造を図面 を参照しながら説明する。本発明の発光表示素子は、複 数のセルの集合体により構成されるものであるが、その 50 て、例えば、各セルの下部電極層3への交番電圧の印加

て、基板2の表面には、下部電極層3と強誘電体層4と 上部電極層 5 が順次積層されている。また、セル1内の 上部電極層 5 の対向するガラスセル 6 の内側には蛍光体 層7が形成されている。さらに、下部電極層3は電源8 に接続され、上部電極層5はアース(接地)に接続さ

単セルの代表的な構造を図1に示した。セル1内におい

れ、さらに好適には蛍光体層7の背面にはバイアス電極 9が形成されている。セル内は約10⁻²torr以下の 真空下に保持されている。また、この例では上部電極層

5は、編み目状(グリッド)電極から構成される。

【0007】かかる構成のセルにおいて、下部電極層3 に電源8により約50V以上の交番パルス電圧を印加す ると、強誘電体層4内で強誘電体の残留分極が反転さ れ、それに伴って強電界が生じる。強誘電体に対して1 0⁷ V/c m以上の強電界を印加すると、トンネル効果 によって強誘電体中の電子が上部電極層 5 によって引き 出され、外界に放出される。これはいわゆる電界電子放 出現象である。そして上部電極層 5 から放出された電子 を蛍光体に照射することにより蛍光体を発光させること ができる。

【0008】また、上記構成において、バイアス電極9 には、10 V以上の正のバイアス電圧が印加され、上部 電極層9より放出された電子を加速して蛍光体層7に到 達させることによって蛍光体層7の発光はさらに増大さ

【0009】本発明によれば、蛍光体層7は、前記発光 のメカニズムに基づき、上部電極層5の強誘電体層4と は反対側に形成されていることが必要であり、また、バ イアス電極9を具備する場合には、蛍光体層7は、上部 電極層 5 とバイアス電極 9 間に配置させればよく、従っ て、蛍光体層では、前記のようにガラスセルの内面でな くても、上部電極層5の上に直に形成されていてもよ V١.

【0010】本発明において、強誘電体層4は、具体的 には、Pb (ZrTi) O3、(PbLa) (ZrT i) O3 や、これらにNbなどのドーパンドを添加した ものからなる複合酸化物により構成される。この強誘電 体層 4 は、厚みが 5 μ m以下であることが低電圧で電界 電子放出させるうえで望ましい。また、これら下部電極 層3、上部電極層5およびバイアス電極9は白金 (P t) やAu, Alにより構成される。さらに、蛍光体層 7は、周知の蛍光体により構成よればよく、蛍光体の種 類を変えることにより任意の色に発光させることができ る。例えば、蛍光体としてY2 SiO5:Tb蛍光体を 用いることにより緑 (G)、Y2 O2 S: E u 蛍光体を 用いることにより赤(R)、ZnS:Clを用いること により青(B)に発光させることができる。

【0011】本発明によれば、図1に示した単セルを図 2に示すように複数個マトリッス状に平面的に配列し

-2-

30

10

3

を制御手段10により、バイアス電極9への正電圧印加を制御手段11により制御することにより、マトリックス内の任意の単セルを発光させることができる。即ち、図4に示すようにバイアス電極の印加電圧により強誘電体からの電界電子密度が異なるために、下部電極層3およびバイアス電圧に所定の電圧を同時に印加した時のみ発光するように設定し、バイアス電極への印加電圧や強誘電体への交番電圧の印加のON-OFF制御すれば所定の単セルのみを発光させることができるのである。

【0012】また、本発明によれば、単セル1の蛍光体層7を前述したように発光波長の異なる蛍光体に置き換え、図3に示すように、赤(R)、緑(G)、青(B)に発光する3つの単セルの集合体を単セグメント12とし、その単セグメント12を複数配列することにより平面型のカラー発光表示素子を作製することができる。

[0013]

【作用】本発明の構成によれば、単セル中に強誘電体と電極とを積層し、この電極に50V以上の比較的低電圧の交番パルス電圧を印加することにより、強誘電体の電界電子放出現象により、1.0A/cm²程度の高い電界電子密度で電子が放出される。この放出された電子により蛍光体を発光させる。さらに、本発明によれば、セル内にバイアス電極を形成し、このバイアス電極に正の電圧を印加することにより放出された電子を加速させ、蛍光体の発光輝度を制御することができ、バイアス電圧の印加電圧と強誘電体への印加電圧とを制御することにより複数のセルのマトリックスからなる表示素子において、任意の単セルの発光を制御することができる。

【0014】なお、単セルを構成する前述したような層構成は、いずれも薄膜法などにより形成することができるために、積層構造体の薄膜化とともにセルの小型化ができるために、表示素子の精細化とともに平面で薄型の表示素子を作製することができる。また、蛍光体層の種類を変えることにより、容易にカラー化でき、各種の表示素子として多用化することができる。

[0015]

【実施例】

実施例1

PbZrTiO3 (PZT)の強誘電体を用いて具体的に説明する。まず、絶縁体基板2の表面にスパッタ法に 40 より、Ptからなる下部電極層3を0.3 μ mの厚みで形成した。そして、Pt下部電極層3上にスピンコーティング法を用いてPZTのゾルゲル液を塗布し、乾燥した後に700 $\mathbb C$ 、2時間で結晶化させ、目標の膜厚になるまで上述の成膜プロセスを数回繰り返し、3 μ mの膜厚のPZT($\mathbb Z$ r/ $\mathbb T$ i モル比=65/35)固溶体からなる強誘電体層4を形成した。この強誘電体層4は、20 μ m/cm²以上の残留分極と100k $\mathbb V$ /cm以下の抗電界の強誘電特性を有するものであった。そして、この強誘電体層4の上に、スパッタ法を用いてPt 50

の上部電極層 5 を形成した。さらに、図 1 に示したように、ガラスセル 6 の内面にスパッタ蒸着により 1 T O透明電極(バイアス電極) 9 を 0 . 5 μ mの厚みで形成し、さらに透明電極 9 上にスクリーン印刷により Y_2 S i O 5 : T b 蛍光体層 7 を厚さ 5 μ mに形成した。なお、セル内は 1 0 -4 t or r の真空状態とし、図 1 のように電気的接続を行った。

【0016】このように作製した素子の下部電極層3に交番パルス電圧2kHzを印加したところ、セルは安定な緑色発光を示した。また、これに加え、透明電極層9に30Vおよび100Vのバイアス電圧を印加し、その時の発光輝度を測定し、発光輝度の交番パルス電圧及びバイアス電圧依存性を図4に示した。図4によれば、バイアス電圧が高いほど、低交番パルス電圧で高い発光輝度が観察され、交番パルス電圧が300V以上の範囲で発光輝度はほぼ飽和することがわかった。

【0017】実施例2

実施例1の Y_2 SiO5: Tb 蛍光体の代わりに Y_2 O $_2$ S: Eu 蛍光体を ITO透明電極層9の上に同様にして形成し、下部電極層 $_3$ に交番パルス電圧 $_2$ kH $_2$ を印加したところ、安定な赤色発光を示した。さらに、 $_2$ S: C1 蛍光体を形成したところ、セルは青色発光を示した。このようなことから、蛍光体を変えることにより容易にカラー化ができることがわかる。

[0018]

30

【発明の効果】以上説明したように、本発明の構成によれば、比較的低電圧で発光させることができるとともに、積層構造体の薄膜化及びセルの小型化ができるために、表示素子の精細化とともに平面で薄型の表示素子を作製することができる。また、蛍光体層の種類を変えることにより、容易にカラー化でき、各種の表示素子として多用化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における単セルの代表的な構造を示す図である。

【図2】本発明の発光表示素子の構造の一例を示す図で ある。

【図3】本発明の発光カラー表示素子の構造の一例を示す図である。

7 【図4】本発明におけるセルの発光輝度の交番パルス電圧及びバイアス電圧との関係を示す図である。

【符号の説明】

- 1 単セル
- 2 基板
- 3 下部電極層
- 4 強誘電体層
- 5 上部電極層
- 6 ガラスセル
- 7 蛍光体層
- 50 8 電源

5

9 バイアス電極

